



会议官网：<https://b2b.csoe.org.cn/meeting/OSI2020.html>

主办单位：中国光学工程学会、SPIE

承办单位：厦门大学、红外与微光技术应用产业联盟、国际激光技术产业及应用协同创新联盟

大会主席：罗先刚院士，中国科学院光电技术研究所

大会共主席：张荣校长，厦门大学；蒋亚东院长，电子科技大学

大会副主席：刘东教授，浙江大学；周锦松研究员，中国科学院光电研究院

征文方向（不限于此）：

1. Ultra-violet, visible and infrared sensing and imaging
2. Millimeter, sub-millimeter, and far-infrared detectors and instrumentation
3. Novel lidar technology
4. Novel imaging technology (including computational imaging, microscopic imaging, 3D imaging, etc)
5. Environment characteristics of target and atmospheric transmission
6. Ocean optics and detection technology
7. Combination of active and passive optical sensing
8. Machine vision, automatic target detection, image processing & analysis
9. Other related technologies

发表须知：

会议论文由SPIE正式出版，EI核心收录。作者请登录投稿网站先提交英文摘要（不少于500单词），大会学术委员会审查后，组委会用邮件给作者发录用通知。录用通知根据提交摘要的前后顺序发放。

英文摘要截止：**2020年6月30日（最后一轮）**。

评审通过获优秀的摘要，作者可按照组委会规定重新提交论文全文（中英文均可），组委会帮助推荐到指定SCI期刊或EI期刊复审。

英文摘要投递网址：<http://events.kjtxw.com/tougaoeng/AOPC2020.html>

投稿时，请选择Topic11：光电探测与成像技术

Conferences *

-Topic11 : Optical Sensing and Imaging Technology / 光电探测与成像技术-

支持期刊和文集：

SPIE Proceedings (Ei)

Photonix, Journal of Electronic Imaging (SCI)

Journal of Applied Remote Sensing (SCI)

Optical Engineering (SCI)

Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (SCI)

Photonic Sensors (SCI)

Journal of Infrared and Millimeter Waves (SCI)

Infrared and Laser Engineering (Ei)

Acta Photonica Sinica (Ei)

Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology

组委会：

联系人：刘艳，电话：022-58168510，Email：liuyan@csoe.org.cn